## ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКИМИ ДИЭЛЕКТРИКАМИ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ

А. Ф. Кравец<sup>а</sup><sup>\*</sup>, Ю. И. Джежеря<sup>a</sup>, В. Г. Кравец<sup>b</sup>, Е. С. Климук<sup>a</sup>

<sup>а</sup> Институт магнетизма Национальной академии наук Украины 03680, Киев, Украина

<sup>b</sup> Институт проблем регистрации информации Национальной академии наук Украины , Киев, Украина

Поступила в редакцию 2 февраля 2004 г.

Исследованы изменения в спектрах отражения  $R(\lambda)$  кристаллических диэлектриков Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, LiF и MgO в инфракрасном диапазоне ( $\lambda = 2.5-25$  мкм), вызванные воздействием магнитного поля. Обнаружено, что спектры отражения характеризуются особенностями в окрестностях длин волн, соответствующих возбуждению оптических фононных мод в исследуемых кристаллах, а магнитное поле приводит к заметному изменению величины отражения на этих длинах волн. Для количественного описания влияния магнитного поля на отражение света были исследованы спектры магнитоотражения  $\Delta R/R$ . На спектрах  $\Delta R/R$  наблюдаются резкие пики в окрестностях длин волн, при которых исследуемые материалы характеризуются минимальными отражающими способностями. Значения  $\Delta R/R$  для *p*-поляризованного инфракрасного излучения в магнитном поле примерно 12 кЭ составили для Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> около 0.5 % на  $\lambda \approx 9.6$  мкм, для LiF приблизительно 7 % на  $\lambda \approx 11.1$  мкм и для MgO примерно 0.07 % на  $\lambda \approx 11.7$  мкм.

PACS: 78.20.Ci, 78.20.Ls, 78.30.Am

Нанокомпозитные материалы, содержащие ферромагнитные наноразмерные гранулы, диспергированные в диэлектрических матрицах (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, HfO<sub>2</sub>, MgO), играют существенную роль в изучении процессов туннельного магнитосопротивления (ТМС). Тип магнитных и оксидных материалов, стехиометрия их состава, форма и концентрация ферромагнитных включений определяют величину ТМС. Для выяснения деталей физической природы ТМС в последнее время широко используется открытый недавно магниторефрактивный эффект (МРЭ) [1], представляющий собой зависимость коэффициентов отражения, пропускания и поглощения света в материалах от приложенного магнитного поля. Считается [1], что природа МРЭ связана со спиновой зависимостью оптической проводимости материалов. МРЭ был теоретически предсказан в металлических магнитных многослойных [1] и гранулированных [2] структурах. Экспериментальное подтверждение МРЭ получил в работах [3, 4] при магниторефрактивных исследованиях магнитных многослойных структур и в экспериментах, проведенных на гранулированных металлических [5, 6] и металлодиэлектрических [7–12] структурах.

При исследовании металлодиэлектрических нанокомпозитов [7–12] наблюдались пики в спектрах МРЭ в частотной области, близкой к проявлению оптических фононных мод в материалах диэлектрических матриц. Природа этих пиков не была выяснена. Было также установлено, что спектры МРЭ металлодиэлектрических пленок зависят от поляризации падающего света [10-12]. Следует отметить, что МРЭ при отражении достигает максимального значения для *p*-поляризованного света при приближении к углу Брюстера. Особенно это характерно для металлодиэлектрических структур с содержанием ферромагнитных гранул, близким к перколяционному порогу [11, 12]. Авторами этих работ разработана теоретическая модель для описания спектров МРЭ в структурах подобного типа, объясняющая

<sup>\*</sup>E-mail: kravets@imag.kiev.ua

связь магниторефрактивного эффекта с величиной туннельного магнитосопротивления и оптическими параметрами системы [11, 12].

В настоящей работе предпринята попытка выявления роли дисперсионных свойств материалов диэлектрических матриц в процессе отражения инфракрасного излучения металлодиэлектрическими нанокомпозитами в магнитном поле. Были получены экспериментальные зависимости спектров отражения в ИК-области для материалов, часто используемых в качестве диэлектрических матриц в нанокомпозитах. Также исследовано изменение характеристик отражения под действием магнитного поля. Эксперименты проводились с соблюдением тех же условий, что и при изучении магниторефрактивных свойств металлодиэлектрических пленок [10].

Для магнитооптических измерений были использованы оптически полированные с одной стороны кристаллические образцы: Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> — кристаллы с ориентацией [1012] (R-plane) и [1120] (A-plane); LiF кристалл ориентации [001]; MgO — кристалл ориентации [100]. Чистота кристаллов производства фирмы «Goodfellow» составляла 99.99%. Спектры отражения света  $R(\lambda)$  в среднем инфракрасном диапазоне длин волн от 2.5 до 25 мкм были записаны на фурье-спектрометре Nicolet-670 с фотодетектором МСТ-В, который охлаждался жидким азотом. Спектральные измерения в поляризованном свете проводились с использованием сеточного поляризатора KRS-5. При проведении измерений, заключающихся в установлении зависимости спектров отражения света от магнитного поля, зеркала фурье-спектрометра выносились за его пределы, для того чтобы можно было сфокусировать инфракрасное излучение на образец, помещенный в зазор внешнего электромагнита. Образцы фиксировались на медном столике с целью предотвращения их смещения при включении магнитного поля. Угол падения света на образцы приблизительно равнялся 65°. Величина угла падения света была близкой к углу Брюстера, что позволяло получить максимальное значение эффекта [8, 11, 12]. Оптические спектры отражения были нормированы на соответствующие зависимости для толстых пленок серебра, которые обладали отражением примерно 0.9. Следует также отметить, что результаты измерений для Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> повторялись для кристаллов с различной ориентацией их оси, а также для поликристаллических образцов. Для кристалла Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> величина эффекта была максимальной при отражении от плоскости с ориентацией [1120]. Соответствующие спектры обсуждаются в этой работе.

По аналогии с МРЭ в нанокомпозитах для диэлектриков введем коэффициент магнитоотражения (MO), величина которого определяется из соотношения

$$\Delta R/R = (R_0 - R_H)/R_0, \qquad (1)$$

где  $R_H$ ,  $R_0$  — коэффициенты отражения света материалом соответственно при наличии и в отсутствие магнитного поля.

Магнитное поле было ориентировано перпендикулярно направлению распространения ИК-излучения и параллельно поверхности кристаллов.

Было обнаружено, что спектры MO сильно зависят как от поляризации падающего света, так и от величины магнитного поля.

Приведенные в работе спектральные зависимости  $R(\lambda)$  и  $\Delta R/R$  являются результатом усреднения многочисленных сканирований (около 400), проведенных на фурье-спектрометре. В качестве тестов проводилось также определение спектров отражения чистых толстых пленок серебра и алюминия, помещенных в магнитное поле. Эти тесты показали отсутствие зависимости коэффициента отражения  $R(\lambda)$  от магнитного поля.

В предшествующей работе [10] было показано, что в магнитном поле спектры  $\Delta R/R$  чистого Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> претерпевают изменения, которые наиболее отчетливо проявляются в окрестностях длин волн, соответствующих возбуждению фононных мод в Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> вблизи  $\lambda \approx 9.6$  мкм.

Для формирования более полного представления о физической сущности величины  $\Delta R/R$  в диэлектриках, наряду с Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, характеризующимся ковалентной полярной связью, были также измерены спектры отражения  $R(\lambda)$  и спектры  $\Delta R/R$  в ковалентном полярном кристалле MgO и в ионном кристалле LiF.

На рис. 1 приведены спектры отражения *p*-поляризованного ИК-излучения от поверхности массивных кристаллических образцов  $Al_2O_3$ , MgO и LiF. На всех спектрах наблюдаются минимумы в окрестности  $\lambda \approx 9-12$  мкм, соответствующие возбуждению оптических фононных мод в этих материалах [13, 14].

На рис. 2 приведены спектры  $\Delta R/R$  в указанных диэлектриках, измеренные в магнитном поле 12.2 кЭ. На всех спектрах  $\Delta R/R$  эффект проявляется только в окрестности длин волн  $\lambda_0$ , где отражение минимально:  $\lambda_0 \approx 9.6$  мкм для  $Al_2O_3$ ;  $\lambda_0 \approx 11.7$  мкм для MgO и  $\lambda \approx 11.1$  мкм для LiF. На рисунке видно, что из числа исследованных кристаллов наиболь-



Рис. 1. Спектры коэффициентов отражения *p*-поляризованного ИК-света для кристаллических диэлектриков

шей величиной  $\Delta R/R$  обладает LiF, а наименьшей — MgO.

Поскольку ввиду уникальности физических свойств соединение Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> нашло широкое применение в получении нанокомпозитных материалов, в настоящей работе проведено более детальное исследование эффекта MO именно для этого материала, а исследования на LiF и MgO проведены для демонстрации универсальности данного явления.

На рис. 3 приведены спектры  $\Delta R/R$  для Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, снятые в магнитных полях различной величины. С увеличением магнитного поля с 1 до 12.2 кЭ абсолютное значение величины  $\Delta R/R$  возрастает по нелинейному закону с 0.15 до 0.57%. Минимум  $\Delta R/R$  в Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> приходится на длину волны  $\lambda_0 \approx 9.6$  мкм (рис. 3). Изменение его спектрального положения в различных полях не наблюдалось в рамках точности измерений.

Проявление существенной зависимости коэффициента отражения от магнитного поля для  $Al_2O_3$ , MgO и LiF наблюдается лишь в спектральных областях, где значения  $R(\lambda)$  этих материалов принимают малую величину (рис. 4). Коэффициенты отражения для обеих компонент световой волны, поляризованных в плоскости падения и перпендикулярно ей, характеризуются малой величиной лишь в частотной области, где диэлектрическая проницаемость вещества имеет резкую временную дисперсию, точнее, при тех значениях длин волн, при которых диэлектрическая проницаемость близка к единице. При этом показатели преломления окружающей среды и кристалла практически уравниваются



Рис.2. Спектры  $\Delta R/R$  диэлектриков, измеренные в магнитном поле 12.2 кЭ

и граница раздела сред теряет отражающую способность. Тогда малые поправки, обусловленные влиянием магнитного поля на фоне слабого отражения, становятся заметными и имеют относительно большую величину. Это, естественно, приводит к увеличению коэффициента МО, поскольку  $\Delta R$  в выражении  $\Delta R/R$  делится на малую величину. Однако столь резкая спектральная зависимость МО (рис. 2) связана исключительно с характером изменения абсолютного значения  $\Delta R = R_0 - R_H$ . В подтверждение на рис. 5 представлены спектральные зависимости  $\Delta R$  для *p*-поляризованного света. При проведении этих измерений к образцам прикладывалось максимально доступное в данном эксперименте магнитное поле 13.5 кЭ. На рис. 2 и 5 видно, что



Рис.3. Спектры  $\Delta R/R$  Al $_2$ O $_3$  для p-поляризованного излучения при разных значения магнитного поля H



Рис. 4. Сравнение спектров коэффициента отражения R и магнитоотражения  $\Delta R/R$  в Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>



Рис.5. Спектры  $\Delta R = R_0 - R_H$  диэлектриков для *p*-поляризованного излучения, измеренные в магнитном поле 13.5 кЭ

спектральные зависимости  $\Delta R/R$  и  $\Delta R$  подобны, что подтверждает влияние магнитного поля на спектры отражения исследуемых диэлектриков. Следует также отметить, что наблюдаемый эффект является четным по полю, поскольку не было обнаружено изменения знака  $\Delta R$  при изменении направления магнитного поля на противоположное. Функция  $\Delta R$  демонстрирует существенные изменения только в окрестностях  $\lambda \sim 9-12$  мкм, во всем же остальном спектральном диапазоне она постоянна и близка к нулю. В спектре  $\Delta R$  ионного кристалла LiF наблюдается наиболее узкий и глубокий минимум в диапазоне 11.1–12.2 мкм, в то время как для Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> этот диапазон составляет 5.1–10.1 мкм, а у MgO равен 8–12.4 мкм.

Таким образом, в настоящей работе показано, что аномалии в спектрах магниторефрактивного эффекта магнитных нанокомпозитов в некоторой окрестности частот инфракрасного диапазона могут быть объяснены дисперсионными свойствами диэлектрической матрицы.

## ЛИТЕРАТУРА

- J. C. Jacquet and T. Valet, MRS Symp. Proc. 384, 477 (1995).
- А. Б. Грановский, М. В. Кузьмичев, Ж. П. Клерк, ЖЭТФ 116, 1762 (1999).
- S. Uran, M. Grimsditch, E. E. Fullerton, and S. D. Bader, Phys. Rev. B 57, 2705 (1998).

- 4. J. van Driel, F. R. de Boer, R. Coehoorn, G. H. Rietjens, and E. S. J. Heuvelmans-Wijdenes, Phys. Rev. B 61, 15321 (2000).
- J. P. Camplin, S. M. Thompson, D. R. Loraine, D. I. Pugh, J. F. Collingwood, E. M. McCash, and A. B. Horn, J. Appl. Phys. 87, 4846 (2000).
- V. G. Kravets, D. Bozec, J. A. D. Matthew, S. M. Thompson, H. Menard, A. B. Horn, and A. F. Kravets, Phys. Rev. B 65, 054415 (2002).
- 7. И. В. Быков, Е. А. Ганьшина, А. Б. Грановский, В. С. Гущин, ФТТ 42, 487 (2000).
- D. Bozec, V. G. Kravets, J. A. D. Matthew, and S. M. Thompson, J. Appl. Phys. 91, 8795 (2002).

- А. Грановский, В. Гущин, И. Быков, А. Козлов, N. Kobayashi, S. Ohnuma, T. Masumoto, M. Inoue, ФТТ 45, 868 (2003).
- В. Г. Кравец, А. Н. Погорелый, А. Ф. Кравец, А. Я. Вовк, Ю. И. Джежеря, ФТТ 45, 1456 (2003).
- **11.** А. Б. Грановский, М. Инуе, Ж. П. Клерк, А. Н. Юрасов, ФТТ **46**, 484 (2004).
- 12. А. Б. Грановский, И. В. Быков, Е. А. Ганьшина,
  В. С. Гущин, М. Инуе, Ю. Б. Калинин, А. А. Козлов, А. Н. Юрасов, ЖЭТФ 123, 1256 (2003).
- 13. W. Zhu, C. J. Hirschmugl, A. D. Laine, B. Sinkovic, and S. S. P. Parkin, Appl. Phys. Lett. 78, 3103 (2001).
- 14. P. Brüesh, R. Kötz, H. Neff, and L. Pietronero, Phys. Rev. B 29, 4691 (1984).